

施設見学: 9:00-9:55、講義: 10:00-12:00、TEM/SEM操作実習、利用の手引き: 10:00~17:00

開催月			使用予定装置	実施日	開催場所	申込締切日
4月 Apr.	施設見学・基礎コース(講義)		—	22日	別途案内	締め切り
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	23, 24, 25日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
5月 May	施設見学・基礎コース(講義)		—	13日	別途案内	5月2日
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	14, 15, 16, 21, 22日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
	English Basic course (Lecture)		—	27th	t.b.d.	16th May
	Basic course (Technical training) Guidance	Transmission Electron Microscopy (TEM)	HC補助電顕	28th to 31st May	CE21	
Scanning Electron Microscopy (SEM)		Ultra55				
6月 Jun.	施設見学・基礎コース(講義)		—	10日	別途案内	5月30日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	11, 12, 13日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
7月 Jul.	施設見学・基礎コース(講義)		—	1日	別途案内	6月20日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	2, 3日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
8月 Aug.	施設見学・基礎コース(講義)		—	5日	別途案内	7月25日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	7, 8日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
9月 Sep.	施設見学・基礎コース(講義)		—	9日	別途案内	8月29日
	基礎コース(実習)	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	10, 11日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
10月 Oct.	施設見学・基礎コース(講義)		—	7日	別途案内	9月26日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	8, 9日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
	English Basic course (Lecture)		—	28th	CE21	17th Oct.
	Basic course (Technical training) Guidance	Transmission Electron Microscopy (TEM)	HC補助電顕	29, 30th	CE21	
Scanning Electron Microscopy (SEM)		Ultra55				
11月 Nov.	施設見学・基礎コース(講義)		—	11日	別途案内	10月31日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	12, 13日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
12月 Dec.	施設見学・基礎コース(講義)		—	2日	別途案内	11月21日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	3, 4日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
2月 Feb.	施設見学・基礎コース(講義)		—	12日	別途案内	1月30日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	13日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			
3月 Mar.	施設見学・基礎コース(講義)		—	11日	別途案内	2月27日
	基礎コース(実習) 手引き	透過電子顕微鏡(TEM法)	HC補助電顕	12日	CE21	
		走査電子顕微鏡(SEM法)	Ultra55			

### ご注意

当センターをご利用いただくためには「手引き」「基礎コース講義」「基礎コース実習(TEMまたはSEM)」の受講が必要です。実習はご利用予定の装置に合わせて、TEM又はSEMのいずれか、または両方を受講ください。

申込の際に実習実施希望日を複数選択してください。申込状況によってはご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。実習開催日程は申込者数によって増減することがあります。増やす場合にはお申し込み後に再度の日程調整を行います。

開催予定日や内容は変更することがあります。HPにて更新の案内を行いますので、随時ご確認ください。

You need to attend lecture and training before using URC machines.

Machine training has two, TEM and SEM, course. Please attend either or both courses depends on your needs.

For machine training date, add 2nd, 3rd candidates if there are, though we may not be able to meet your request.